

Il Rettore

- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;
- Visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021;
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo n. 3337 del 01.04.2022 e in particolare l'art. 7 che disciplina le modalità di nomina dei componenti delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;
- Visto il proprio decreto Prot. 166548 del 12/07/2022 relativo al bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca: 38° ciclo 1° ingr. BANDO DOTTORATO PNRR 352 corso di INGEGNERIA DEI MATERIALI / MATERIALS ENGINEERING - SURFACE MODIFICATION AND METALLIZATION PROCESSES FOR MEMS AND ON CHIP BATTERIES ;
- Visto/a il verbale del collegio dei Docenti /la nota del coordinatore del corso in data 21/07/2022 nel quale si deliberano/ che designa i componenti della commissione d'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;

DECRETA

la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al dottorato di ricerca: 38° ciclo 1° ingr. BANDO DOTTORATO PNRR 352 corso di INGEGNERIA DEI MATERIALI / MATERIALS ENGINEERING - SURFACE MODIFICATION AND METALLIZATION PROCESSES FOR MEMS AND ON CHIP BATTERIES è così costituita:

Cognome e nome	Ruolo
RAOS GUIDO	Membro effettivo
BIANCO ANDREA	Membro effettivo
DOTELLI GIOVANNI	Membro effettivo
MAGAGNIN LUCA	Membro effettivo

Il Rettore

Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale